

#3 3/27/01
Docket No. 837.1958/JDB

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE



In re Application of

Yasuhiro ICHIHARA, et al.

Serial No.: Unassigned

Filed: September 19, 2000

Group Art Unit: Unassigned

Examiner: Unassigned

For: LASER DIODE MODULE AND ASSEMBLING METHOD THEREFOR

**SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIOR FOREIGN
APPLICATION IN ACCORDANCE
WITH THE REQUIREMENTS OF 37 C.F.R. §1.55**

Honorable Commissioner of
Patents and Trademarks
Washington, D.C. 20231

Sir:

In accordance with the provisions of 37 C.F.R. §1.55, the applicant(s) submit(s)
herewith a certified copy of the following foreign application:

Japanese Patent Application No. 2000-094961

Filed: March 30, 2000.

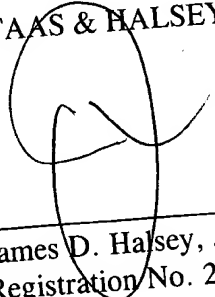
It is respectfully requested that the applicant(s) be given the benefit of the foreign filing
date as evidenced by the certified papers attached hereto, in accordance with the requirements
of 35 U.S.C. §119.

Respectfully submitted,

STAAS & HALSEY LLP

Date: November 16, 2000

By:


James D. Halsey, Jr.
Registration No. 22,729

700 Eleventh Street, N.W., Suite 500
Washington, D.C. 20001
(202) 434-1500

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

JCS60 U.S. PTO
09/714225
11/17/00

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 3月30日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-094961

出 願 人

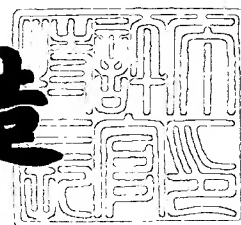
Applicant(s):

富士通株式会社

2000年 9月 8日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3072359

【書類名】 特許願

【整理番号】 9951903

【提出日】 平成12年 3月30日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02B 06/42

【発明の名称】 レーザダイオードモジュール及びその組立方法

【請求項の数】 14

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

 【氏名】 市原 康弘

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

 【氏名】 塩谷 隆司

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

 【氏名】 岸田 俊哉

【特許出願人】

 【識別番号】 000005223

 【氏名又は名称】 富士通株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100075384

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 松本 昂

 【電話番号】 03-3582-7477

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 001764

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9704374

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 レーザダイオードモジュール及びその組立方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ベースと、該ベース上に固定されたキャリアと、該キャリア上に搭載されたレーザダイオードと、該レーザダイオードを包囲するように前記ベースに固定されたキャップと、該キャップを包囲するように前記ベースに固定されたホルダとを含んだレーザダイオードアセンブリと；

第1の直径と第1の中心軸を有する第1の穴、該第1の直径よりも小さな第2の直径と該第1の中心軸からオフセットした第2の中心軸を有し前記第1の穴と連通した第2の穴、第1端及び第2端を有するケーシングと、前記ケーシングの前記第1の穴中に前記第1端側から挿入固定されたレンズと、斜め研磨された第1端と第2端を有し、該第1端と前記レンズ間の距離が所定距離で且つ前記第2端が前記ケーシングから突出するように前記第2の穴中に前記ケーシングの前記第2端側から挿入固定された内部に光ファイバが格納されたフェルールとを含んだレンズ-ファイバアセンブリと；

前記ホルダに固定された第1端と、前記ケーシングの前記第1端が挿入固定された第2端を有するスリーブとを具備し、

前記フェールの前記第1端は、前記第1の中心軸から遠い側が前記レンズから軸方向に遠ざかるように斜め研磨されていることを特徴とするレーザダイオードモジュール。

【請求項2】 前記フェールの前記第1端の傾斜角度は、該フェールの中心軸に垂直な面から約4度～約8度の範囲内である請求項1記載のレーザダイオードモジュール。

【請求項3】 前記ケーシングは前記レンズと前記フェールとの間の前記第1及び第2の穴と外部とを連通する第3の穴と、該第3の穴を塞ぐピンを有している請求項1記載のレーザダイオードモジュール。

【請求項4】 第1端、第2端及び貫通穴を有するケーシングと、該貫通穴中に挿入固定されたレンズと、斜め研磨された第1端と第2端を有し、該レンズと該第1端との間の距離が所定距離となるように前記貫通穴中に挿入固定された

内部に光ファイバが格納されたフェルールとを含んだレンズファイバアセンブリを使用するレーザダイオードモジュールの組立方法であって、

レーザダイオード及びホルダを有するレーザダイオードアセンブリ、スリーブ及び前記レンズファイバアセンブリを組立治具上にセットし；

光パワーメータを前記フェルールの前記第 2 端に光学的に接続し；

前記スリーブの第 1 端を前記ホルダに接触させ、該スリーブの第 2 端側から前記ケーシングの前記第 1 端を挿入し；

前記レーザダイオードから出射されたレーザビームのパワーを前記光パワーメータでモニタしながら、前記レンズファイバアセンブリを前記レーザダイオードに対して光軸方向及び光軸に垂直な方向に移動させ；

前記光パワーメータの読みが最大値を示す位置で前記スリーブと前記ホルダ及び前記スリーブと前記ケーシングとを溶接固定する；

ことを特徴とするレーザダイオードモジュールの組立方法。

【請求項 5】 第 1 の直径と第 1 の中心軸を有する第 1 の穴、該第 1 の直径よりも小さな第 2 の直径と該第 1 の中心軸からオフセットした第 2 の中心軸を有し前記第 1 の穴と連通した第 2 の穴、第 1 端及び第 2 端を有するケーシングと、前記ケーシングの前記第 1 の穴中に前記第 1 端側から挿入固定されたレンズと、斜め研磨された第 1 端と第 2 端を有し、該第 1 端と前記レンズ間の距離が所定距離で且つ前記第 2 端が前記ケーシングから突出するように前記第 2 の穴中に前記ケーシングの前記第 2 端側から挿入固定された内部に光ファイバが格納されたフェルールとを含んだレンズファイバアセンブリを使用するレーザダイオードモジュールの組立方法であって、

レーザダイオード及びホルダを有するレーザダイオードアセンブリ、スリーブ及び前記レンズファイバアセンブリを組立治具上にセットし；

光パワーメータを前記フェルールの前記第 2 端に光学的に接続し；

前記スリーブの第 1 端を前記ホルダに接触させ、該スリーブの第 2 端側から前記ケーシングの前記第 1 端を挿入し；

前記レーザダイオードから出射されたレーザビームのパワーを前記光パワーメータでモニタしながら、前記レンズファイバアセンブリを前記レーザダイオー

ドに対して光軸方向及び光軸に垂直な方向に移動させ、

前記光パワーメータの読みが最大値を示す位置で前記スリーブと前記ホルダ及び前記スリーブと前記ケーシングとを溶接固定する；

ことを特徴とするレーザダイオードモジュールの組立方法。

【請求項6】 ベースと、該ベース上に固定されたキャリアと、該キャリア上に搭載されたレーザダイオードと、該レーザダイオードを包囲するように前記ベースに固定されたキャップと、該キャップを包囲するように前記ベースに固定されたホルダとを含んだレーザダイオードアセンブリと；

第1の直径と第1の中心軸を有する第1の穴、該第1の直径よりも小さな第2の直径と該第1の中心軸からオフセットした第2の中心軸を有し前記第1の穴と連通した第2の穴、第1端及び第2端を有するケーシングと、前記ケーシングの前記第1の穴中に前記第1端側から挿入固定されたレンズと、斜め研磨された第1端と第2端を有し、該第1端と前記レンズ間の距離が所定距離で且つ前記第2端が前記ケーシングから突出するように前記第2の穴中に前記ケーシングの前記第2端側から挿入固定された内部に光ファイバが格納されたフェルールとを含んだレンズファイバアセンブリとを具備し；

前記ケーシングの前記第1端は前記ホルダに固定されており；

前記フェールの前記第1端は、前記第1の中心軸から遠い側が前記レンズから軸方向に遠ざかるように斜めに研磨されていることを特徴とするレーザダイオードモジュール。

【請求項7】 前記フェールの前記第1端の傾斜角度は、該フェールの中心軸に垂直な面から約4度～約8度の範囲内である請求項6記載のレーザダイオードモジュール。

【請求項8】 第1端、第2端及び貫通穴を有するケーシングと、該貫通穴中に挿入固定されたレンズと、斜めに研磨された第1端と第2端を有し、該レンズと該第1端との間の距離が所定距離となるように前記貫通穴中に挿入固定された内部に光ファイバが格納されたフェルールとを含んだレンズファイバアセンブリを使用するレーザダイオードモジュールの組立方法であって、

レーザダイオード及びホルダを有するレーザダイオードアセンブリと前記レン

ズーファイバアセンブリとを組立治具上にセットし；

光パワーメータを前記フェルールの前記第2端に光学的に接続し；

前記ケーシングの前記第1端を前記ホルダに接触させ；

前記レーザダイオードから出射されたレーザビームのパワーを前記光パワーメータでモニタしながら、前記レンズファイバアセンブリを前記レーザダイオードに対して光軸に垂直な方向に移動させ；

前記光パワーメータの読みが最大値を示す位置で前記ケーシングと前記ホルダとを溶接固定する；

ことを特徴とするレーザダイオードモジュールの組立方法。

【請求項9】 レンズファイバアセンブリの組立方法であって、

第1の直径と第1の中心軸を有する第1の穴、該第1の直径よりも小さな第2の直径と該第1の中心軸からオフセットした第2の中心軸を有し前記第1の穴と連通した第2の穴、第1端及び第2端を有するケーシングを用意し；

前記ケーシングの前記第1の穴中に前記第1端側からレンズを挿入して所定位置で固定し；

斜め研磨された第1端と第2端を有し、光ファイバが格納されたフェルールを、該第1端と前記レンズ間の距離が所定距離で且つ前記第1端の前記第1の中心軸から遠い側が前記レンズから軸方向に遠ざかるような位置関係で、前記第2の穴中に挿入し；

前記フェルールを固定する；

ことを特徴とするレンズファイバアセンブリの組立方法。

【請求項10】 前記ケーシングは前記レンズと前記フェルールとの間の前記第1及び第2の穴と外部とを連通する第3の穴を有しており、

該第3の穴を塞ぐステップを更に具備した請求項9記載のレンズファイバアセンブリの組立方法。

【請求項11】 レーザダイオードモジュールであって、

レーザダイオードと；

第1の穴及び該第1の穴に対してオフセットした第2の穴を有するケーシングと、該第1の穴内に固定されたレンズと、該第2の穴内に設けられた光ファイバ

とを含み、前記レーザダイオードからのレーザビームを前記レンズを介して前記光ファイバに導くレンズ-ファイバアセンブリとを具備し；

前記第2の穴内の前記光ファイバはフェルールに挿入固定されるとともに、該フェルールは前記第2の穴に圧入されている、

ことを特徴とするレーザダイオードモジュール。

【請求項12】 前記フェルールの前記第2の穴に挿入される側の端面は挿入方向に対して所定角度斜めに形成されており、

前記フェルールの外周面及び前記第2の穴を画成する前記ケーシングの壁面のいずれか一方に凸状の突起が形成されており、他方に該突起に嵌合する該フェルールの挿入方向に伸長するガイド溝が形成されている請求項11記載のレーザダイオードモジュール。

【請求項13】 前記ケーシングは前記レンズと前記フェルールとの間の空間とケーシング外部とを連通する第3の穴を有している請求項11記載のレーザダイオードモジュール。

【請求項14】 レンズ挿入用の第1の穴と、該第1の穴に連通すると共に該第1の穴からオフセットしたフェルール挿入用の第2の穴と、レンズとフェルール間の空間を外部と連通する第3の穴を有するケーシングを用いたレンズ-ファイバアセンブリの製造方法であって、

前記第1の穴内にレンズを設置固定するステップと、

レンズ設置固定後に前記第2の穴内に光ファイバが挿入固定されたフェルールを所定長さ圧入するステップと；

を具備したことを特徴とするレンズ-ファイバアセンブリの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、レーザダイオード（LD）と光ファイバとを光学的に結合するレーザダイオードモジュール（LDモジュール）に関する。

【0002】

光ファイバを伝送路として使用する光通信システムにおいては、発光部（例え

ばレーザダイオード)からの出射光を光ファイバ内に導入するために、発光部と光ファイバ入射端面とを所定の位置関係で固定し、これらの間に集光用のレンズを設けてなるLDモジュールが使用される。

【0003】

この種のLDモジュールにおいては、構成部品間の位置関係が直接的に光結合効率に影響を及ぼすから、各構成部品は $1\mu\text{m}$ 以下という極めて高い精度で位置決めされることが要求される。また、長期間この位置決め精度が維持されることが要求される。

【0004】

【従来の技術】

通信装置に組み込まれるプリント配線板に実装される部品は、一般に表面実装型部品とスルーホール型部品に分類される。表面実装型部品の代表例はLSIであり、フラットパッケージ型といわれる形状を有している。

【0005】

この部品はリフロー半田付けという方法によって半田付けが行われる。即ち、ペースト状の半田をプリント配線板に印刷し、このペースト半田部分に表面実装型部品を粘着させ、半田の表面温度が 220°C 以上となるコンベアー炉の中で半田付けを行う。

【0006】

スルーホール実装型部品の代表例は、大容量コンデンサーや端子数の多いLSIである。端子数の多いLSIはPGA(ピン・グリッド・アレイ)という端子形態を成している。

【0007】

これらのスルーホール実装型部品はフロー半田付けという方法によって半田付けが行われる。即ち、スルーホール実装型部品の端子をプリント配線板のスルーホールに挿入し、プリント配線板を部品実装面と反対の側から 260°C 程度の半田槽に入れ、半田付けを行う。

【0008】

ところで、LDモジュール等の光モジュールを表面実装型部品又はスルーホー

ル実装型部品と同様に半田付け工程でプリント配線板上に実装するには、所謂ピグテール型と呼ばれる光ファイバコード付光モジュールは不向きである。

【0009】

通常、光ファイバコードはナイロン製被覆を有しており、このナイロン製被覆は耐熱性が80℃程度しかないため半田付け工程で溶けてしまう。また、光ファイバコード自体が製造現場において収容や取扱いの不具合をもたらし、プリント配線板への実装効率を著しく低下させることになる。

【0010】

このため、光モジュールの半田付け工程を可能として製造コストの低減を図るには、光ファイバコードを含まない、所謂レセプタクル型光モジュールの提供が不可欠となっている。

【0011】

従来のレセプタクルLDモジュールは、特開平11-295559号に開示されているような光コネクタのフェルールを挿入する雌型のレセプタクル構造が一般的である。

【0012】

雌型のLDモジュールは、LDパッケージと、光コネクタのフェルールが挿入されるレセプタクルアセンブリと、LDパッケージとレセプタクルアセンブリの間に介装され、レーザダイオードに対してレセプタクルアセンブリを3軸方向に調整するのを許容するスリーブとで構成される。

【0013】

従来の雌型のレセプタクルLDモジュールの組立方法は以下に示す通りである。まず、LDパッケージとスリーブとレンズが挿入固定されたレセプタクルアセンブリとを組立治具上にセットする。

【0014】

LDパッケージのLDにはLD駆動電源が接続され、LDからレーザビームが出射される。一方、レセプタクルアセンブリには光コネクタのフェルールが挿入され、光コネクタの反対側にはフェルール内の光ファイバに入射した光量をモニタする光パワーメータが接続されている。

【0015】

この状態で、LDからのレーザビームに対してレンズを光軸方向（Z方向）と光軸に垂直な方向（XY方向）に移動させ、光パワーメータの読みが最大値を示すところを探し出す。

【0016】

光パワーメータの読みが最大値を示すところで調整は終了し、レセプタクルアセンブリとスリーブの界面及びスリーブとLDパッケージの界面をそれぞれ溶接固定する。

【0017】

【発明が解決しようとする課題】

前述したレセプタクルLDモジュール（特開平11-295559号）における、半導体レーザモジュールの組み立ては、レンズが挿入固定されたレセプタクルとレーザホルダに保持された半導体レーザ装置とリングとを組立治具上に固定し、他端に光パワーメータが接続された光ファイバが挿入固定されたフェルールをこのレセプタクル内に挿入して、光軸調整後に、レーザホルダとリングの境界線上、リングとレセプタクルの境界線上を溶接、接着などにより固定することにより行われる。

【0018】

このように従来においては、光パワーメータに他端が接続された光ファイバが挿入固定されたフェルールがレセプタクルに挿入されて、光軸調整が行われるが、フェルールとレセプタクル間は接続されず、測定後においてもその設定された位置関係が精密に維持されるわけでない。

【0019】

また、コネクタフェルールを用いて、レセプタクルの凸部に嵌合することにより固定する場合にも、フェールの挿入ごとに挿入長などが微妙に変化し、これらの位置関係を精度よく保つことができない。

【0020】

また、半導体レーザチップから出射されるレーザビームの反射を防ぐためにフェルールを斜めにカットすることがあるが、カット方向と半導体レーザチップの

位置との関係を一定とする必要があり、レセプタクルにフェルールを挿入する際に挿入方向を軸とする回転が生じてしまうと、理想的な位置関係が崩れ、反射防止効率が低下してしまう。

【0021】

従って、たとえレセプタクルに挿入されるフェールの挿入長を一定とする思想だけでは、かかる回転による反射防止効率の低下を抑えきれない。

【0022】

よって、本発明の目的は、組み立て、光軸調整が容易で調整後の位置関係の維持に適したレーザダイオードモジュールを提供することである。

【0023】

本発明の他の目的は、光軸調整が容易なレーザダイオードモジュールの組立方法を提供することである。

【0024】

【課題を解決するための手段】

本発明によると、ベースと、該ベース上に固定されたキャリアと、該キャリア上に搭載されたレーザダイオードと、該レーザダイオードを包囲するように前記ベースに固定されたキャップと、該キャップを包囲するように前記ベースに固定されたホルダとを含んだレーザダイオードアセンブリと；第1の直径と第1の中心軸を有する第1の穴、該第1の直径よりも小さな第2の直径と該第1の中心軸からオフセットした第2の中心軸を有し前記第1の穴と連通した第2の穴、第1端及び第2端を有するケーシングと、前記ケーシングの前記第1の穴中に前記第1端側から挿入固定されたレンズと、斜め研磨された第1端と第2端を有し、該第1端と前記レンズ間の距離が所定距離で且つ前記第2端が前記ケーシングから突出するように前記第2の穴中に前記ケーシングの前記第2端側から挿入固定された内部に光ファイバが格納されたフェルールとを含んだレンズファイバアセンブリと；前記ホルダに固定された第1端と、前記ケーシングの前記第1端が挿入固定された第2端を有するスリーブとを具備し、前記フェールの前記第1端は、前記第1の中心軸から遠い側が前記レンズから軸方向に遠ざかるように斜め研磨されていることを特徴とするレーザダイオードモジュールが提供される。

【 0 0 2 5 】

好ましくは、フェルールの斜めに研磨された第 1 端の傾斜角度は、フェルールの中心軸に垂直の面から約 4 度～約 8 度の範囲内である。ケーシングはフェールとレンズとの間の第 1 及び第 2 の穴と外部とを連通する第 3 の穴を有しており、この第 3 の穴はピンにより塞がれている。

【 0 0 2 6 】

本発明の他の側面によると、第 1 端、第 2 端及び貫通穴を有するケーシングと、該貫通穴中に挿入固定されたレンズと、斜め研磨された第 1 端と第 2 端を有し該レンズと該第 1 端との間の距離が所定距離となるように前記貫通穴中に挿入固定された内部に光ファイバが格納されたフェールとを含んだレンズファイバアセンブリを使用するレーザダイオードモジュールの組立方法であって、レーザダイオード及びホルダを有するレーザダイオードアセンブリ、スリーブ及び前記レンズファイバアセンブリを組立治具上にセットし；光パワーメータを前記フェールの前記第 2 端に光学的に接続し；前記スリーブの第 1 端を前記ホルダに接触させ、該スリーブの第 2 端側から前記ケーシングの前記第 1 端を挿入し；前記レーザダイオードから出射されたレーザビームのパワーを前記光パワーメータでモニタしながら、前記レンズファイバアセンブリを前記レーザダイオードに対して光軸方向及び光軸に垂直な方向に移動させ；前記光パワーメータの読みが最大値を示す位置で前記スリーブと前記ホルダ及び前記スリーブと前記ケーシングとを溶接固定する；ことを特徴とするレーザダイオードモジュールの組立方法が提供される。

【 0 0 2 7 】

本発明の更に他の側面によると、ベースと、該ベース上に固定されたキャリアと、該キャリア上に搭載されたレーザダイオードと、該レーザダイオードを包囲するように前記ベースに固定されたキャップと、該キャップを包囲するように前記ベースに固定されたホルダとを含んだレーザダイオードアセンブリと；第 1 の直径と第 1 の中心軸を有する第 1 の穴、該第 1 の直径よりも小さな第 2 の直径と該第 1 の中心軸からオフセットした第 2 の中心軸を有し前記第 1 の穴と連通した第 2 の穴、第 1 端及び第 2 端を有するケーシングと、前記ケーシングの前記第 1

の穴中に前記第 1 端側から挿入固定されたレンズと、斜め研磨された第 1 端と第 2 端を有し、該第 1 端と前記レンズ間の距離が所定距離で且つ前記第 2 端が前記ケーシングから突出するように前記第 2 の穴中に前記ケーシングの前記第 2 端側から挿入固定された内部に光ファイバが格納されたフェルールとを含んだレンズ-ファイバアセンブリとを具備し；前記ケーシングの前記第 1 端は前記ホルダに固定されており；前記フェールの前記第 1 端は、前記第 1 の中心軸から遠い側が前記レンズから軸方向に遠ざかるように斜めに研磨されていることを特徴とするレーザダイオードモジュールが提供される。

【 0 0 2 8 】

本発明の更に他の側面によると、レンズ-ファイバアセンブリの組立方法であって、第 1 の直径と第 1 の中心軸を有する第 1 の穴、該第 1 の直径よりも小さな第 2 の直径と該第 1 の中心軸からオフセットした第 2 の中心軸を有し前記第 1 の穴と連通した第 2 の穴、第 1 端及び第 2 端を有するケーシングを用意し；前記ケーシングの前記第 1 の穴中に前記第 1 端側からレンズを挿入して所定位置で固定し；斜め研磨された第 1 端と第 2 端を有し、光ファイバが格納されたフェルールを、該第 1 端と前記レンズ間の距離が所定距離で且つ前記第 1 端の前記第 1 の中心軸から遠い側が前記レンズから軸方向に遠ざかるような位置関係で、前記第 2 の穴中に挿入し；前記フェルールを固定する；ことを特徴とするレンズ-ファイバアセンブリの組立方法が提供される。

【 0 0 2 9 】

【発明の実施の形態】

図 1 を参照すると、本発明第 1 実施形態の断面図が示されている。レーザダイオードモジュール（LD モジュール）2 はレーザダイオードアセンブリ（LD アセンブリ）4 と、レンズ-ファイバアセンブリ 6 と、スリーブ 8 とを含んでいる。

【 0 0 3 0 】

LD アセンブリ 4 は LD パッケージ 1 0 と、LD パッケージ 1 0 のベース 1 4 に固定された LD ホルダ 1 2 とから構成される。LD ホルダ 1 2 はステンレス鋼から形成され、開口 1 3 を有している。

【0031】

LDパッケージ10のベース14はコパールから形成されている。ベース14には銅から形成されたキャリア16が固定されており、キャリア16上にはレーザダイオード(LD)18が搭載されている。

【0032】

レーザダイオード18はベース14に固定されたキャップ20により包囲されている。キャップ20はレーザビームの透過窓21を有している。レーザダイオード18を駆動するための端子22がベース14から突出している。

【0033】

レンズファイバアセンブリ6はステンレス鋼から形成されたケーシング24を含んでいる。ケーシング24は第1の直径を有する第1の穴26と、第1の直径よりも小さな第2の直径を有する第2の穴28を有している。第2の穴28は第1の穴26からオフセットして形成されており(図の場合は、穴26の中心軸に対して穴28の中心軸を上方にずらせている)、第1及び第2の穴26, 28は互いに連通している。

【0034】

ケーシング24は更に、第2の穴28を外部と連通する空気抜き用の第3の穴30を有しており、この第3の穴30はピン32により塞がれている。ケーシング24は接続されるべきコネクタをガイドするコネクタガイド34を有している。尚、穴30はフェルールを穴内に挿入した時にも、レンズ・フェルール間の空間と外部との連通が確保されるような場所に設けることが好ましい。

【0035】

ケーシング24の第1の穴26中には非球面レンズ36が挿入され、低融点ガラスで固定されている。ケーシング24の第2の穴28中には光ファイバ40が格納されたフェルール38が、斜め研磨された一端38aとレンズ36との間が所定距離となるように圧入固定されている。即ち、穴28の壁面とフェルールの外側面との間の静止摩擦力で主に固定されている。

【0036】

フェルール38は例えばジルコニアから形成されており、他端38bはケーシ

ング24の端部から所定距離突出している。フェルール38の一端38aの傾斜角度は、フェルール38の中心軸に垂直な面に対して約4度～約8度の範囲内であり、好ましくは約6度である。

【0037】

フェルール38は、斜め研磨された一端38aの第1の穴26の中心軸から一番遠い側がレンズ36から一番遠くなるように第2の穴28中に圧入されている。

【0038】

レーザダイオード18から出射された光ビームを光ファイバ40に効率良く結合し、レーザダイオード18への反射帰還光を防止するために、フェルール38のこの取り付け位置関係は重要である。符号42はレーザダイオード18から出射された光ビームの光路を示している。

【0039】

本実施形態のLDモジュール2は、レーザダイオード18から出射されたレーザビームに対してレンズ36を光軸方向(Z軸方向)及び光軸に直角方向(XY軸方向)に調整可能な所謂3軸調整可能型LDモジュールであり、主に基幹系に使用される。以下、第1実施形態のLDモジュール2の組立方法について説明する。

【0040】

まず、LDアセンブリ4、レンズファイバアセンブリ6及びスリーブ8を組立治具上にセットする。フェルール38の他端38b、即ち光ファイバ40の他端を光パワーメータに光学的に接続する。

【0041】

具体的には、弾性スリーブ等を介してフェルール38を接続すべき光コネクタのフェルールに突き当て接続する。そして、光コネクタの他端に光パワーメータを接続する。

【0042】

スリーブ8の一端をLDアセンブリ4のLDホルダ12に接触させ、該スリーブ8の他端側からケーシング24の一端を挿入する。

【0043】

レーザダイオード18から出射されたレーザビームのパワーを光パワーメータでモニタしながら、レンズファイバアセンブリ6をレーザダイオード18に対して光軸方向（Z軸方向）及び光軸に垂直な方向（XY軸方向）に移動させる。

【0044】

そして、光パワーメータの読みが最大値を示す位置で、スリーブ8とケーシング24とを溶接固定し、更にスリーブ8とLDホルダ12とを溶接固定する。例えば、レーザスポット溶接が採用可能である。

【0045】

このように、本実施形態のLDモジュール2の組立方法によると、レンズ36とフェルール38の間の光学的位置関係が固定されたレンズファイバアセンブリ6を使用してLDアセンブリ2を組み立てるため、3軸方向の光学系の調整を容易に行うことができ、光結合効率の高いLDモジュールを容易に組み立てることができる。

【0046】

図2を参照すると、本発明第2実施形態のLDモジュール2Aの断面図が示されている。上述した第1実施形態と実質的に同一構成部分については同一符号を付し、その説明を省略する。本実施形態のLDモジュール2AはXY軸方向の2軸調整タイプであり、主に加入者系に使用される。

【0047】

LDモジュール2AはLDアセンブリ4と、LDアセンブリ4に固定されたレンズファイバアセンブリ6'を含んでいる。レンズファイバアセンブリ6'のケーシング24は第1の直径を有する第1の穴26'と第1の穴26'からオフセットされた第1の直径より小さな第2の直径を有する第2の穴28を有している。第1の穴26'は直径が徐々に小さくなるテーパ部27を有している。

【0048】

ケーシング24の第1の穴26'中には球レンズ36'が挿入され、低融点ガラス44で固定されている。一方、ケーシング24の第2の穴28中には光ファイバ40が内部に格納されたフェルール38が圧入されている。

【 0 0 4 9 】

球レンズ 3 6 ' に対するフェルール 3 8 の斜め研磨された一端 3 8 a の取付位置関係は第 1 実施形態と同様に重要である。即ち、フェルール 3 8 は、斜め研磨された一端 3 8 a の第 1 の穴 2 6 ' の中心軸から一番遠い側が球レンズ 3 6 ' から一番遠ざかるような位置関係で第 1 の穴 2 8 中に圧入されている。

【 0 0 5 0 】

本実施形態の LD モジュール 2 A の組立方法は以下の通りである。まず、レーザダイオードアセンブリ 4 及びレンズファイバアセンブリ 6 ' を組立治具上にセットする。

【 0 0 5 1 】

次いで、光パワーメータをフェルール 3 8 の他端 3 8 b、即ち光ファイバ 4 0 の他端に光学的に接続する。具体的には、弾性スリーブ等を介してフェルール 3 8 にコネクタのフェルールを突き当て接続し、コネクタの他端に光パワーメータを接続する。

【 0 0 5 2 】

次いで、レンズファイバアセンブリ 6 ' のケーシング 2 4 の一端を LD アセンブリ 4 の LD ホルダ 1 2 に接触させる。この状態で、レーザダイオード 1 8 から出射されたレーザビームのパワーを光パワーメータでモニタしながら、レンズファイバアセンブリ 6 ' をレーザダイオード 1 8 に対して光軸に垂直な方向 (X Y 方向) に移動させる。

【 0 0 5 3 】

光パワーメータの読みが最大値を示す位置でケーシング 2 4 を LD ホルダ 1 2 に溶接固定する。この溶接には、例えばレーザスポット溶接を採用可能である。

【 0 0 5 4 】

本実施形態の LD モジュール 2 A は上述した第 1 実施形態の LD モジュール 2 のスリーブ 8 を使用していないので、光軸方向 (Z 軸方向) の位置調整は不可能である。

【 0 0 5 5 】

しかし、レーザダイオード 1 8、球レンズ 3 6 ' 及びフェルール 3 8 の一端 3

8a との間の光軸方向の相対的位置関係は光学的に設計可能であり、本実施形態では球レンズ36' とフェルール38の一端38a の位置関係の固定されたレンズファイバアセンブリ6' を使用している。

【0056】

よって、レンズファイバアセンブリ6' をレーザダイオード18に対してXY軸方向に調整するだけで、ある程度充分な効率でレーザダイオード18から出射されたレーザビームを光ファイバ40の一端に結合することができる。本実施形態のLDアセンブリ2Aは、主に加入者系の光源として使用される。

【0057】

次に、図3(A)～図3(D)及び図4(A)～図4(B)を参照して、第2実施形態のLDモジュール2Aに使用されるレンズファイバアセンブリ6' の組立方法について説明する。第1実施形態のLDモジュール2に使用されるレンズファイバアセンブリ6の組立方法も同様である。

【0058】

まず、図3(A)に示すように、第1の穴26'、第2の穴28及び空気抜き用の第3の穴30を有するケーシング24を用意する。このケーシング24は例えばステンレス鋼から形成されており、例えばメタル・インジェクション・モールド法により製造される。

【0059】

次いで、図3(B)に示すように、第2の穴26' 中に球レンズ36' を挿入し、低融点ガラス（融点約400℃）44でケーシング24に固定する。球レンズ36' はケーシング24の端面からD1の距離、例えば0.24mm±0.05mmの精度で取り付けられる。

【0060】

次いで、図3(C)に示すように、面合わせ治具46の穴47中にフェルール38の一端38aを挿入し、フェルール38の斜め研磨された端面38aを穴26'、28のオフセット関係に従って、前記条件を満たすように、所定の位置関係に合わせる。この状態で、図3(D)に示すようにフェルール38をフェルール挿入治具48にセットする。

【 0 0 6 1 】

次に、図 4 (A) に示すように、ケーシング 2 4 の端面とフェルール 3 8 の一端 3 8 a が所定の距離 D 2 となるようにケーシング 2 4 とフェルール挿入治具 4 8 をセットする。

【 0 0 6 2 】

次いで、図 4 (B) に示すように、フェルール挿入治具 4 8 の送り量 S でフェルール 3 8 の圧入の長さを管理する。代案として、フェルール 3 8 のケーシング 2 4 の端面からの突出量でフェルール 3 8 の圧入の長さを管理するようにしても良い。圧入圧力は 4 0 ~ 1 3 0 k g f である。フェルール 3 8 の圧入完了後、必要であれば内部の塵等を除去した後に、空気抜き穴 3 0 を防塵ピン 3 2 で塞ぐ。

【 0 0 6 3 】

本実施形態では、ケーシング 2 4 に空気抜き穴 3 0 が設けられているため、フェルール 3 8 の圧入に伴う空気圧の上昇を空気抜き穴 3 0 から逃すことができるため、フェルール 3 8 を容易に圧入することができる。従って、(球) レンズ 3 6 ' を低融点ガラスで固定してからフェルールを挿入しても圧力によるレンズ 3 6 ' の破壊の恐れもなく、又、フェルール挿入後に融点まで熱することによるフェルール等の変形の恐れもなくなる。

【 0 0 6 4 】

尚、フェルール 3 8 の圧入完了後は、塵が第 1 及び第 2 の穴 2 6 ' , 2 8 中に入るのを防止するために空気抜き穴 3 0 を防塵ピン 3 2 で塞ぐ必要がある。

【 0 0 6 5 】

図 5 (A) 及び図 5 (B) を参照すると、図 3 (C) の面合わせ治具 4 6 を使わないフェルール 3 8 の他の位置合わせ方法が示されている。即ち、図 5 (A) に示すようにフェルール 3 8 には切り欠き 5 0 が設けられており、図 5 (B) に示すようにケーシング 2 4 にはガイドレール 5 2 が設けられている。

【 0 0 6 6 】

フェルール 3 8 の切り欠き 5 0 をケーシング 2 4 のガイドレール 5 2 に合わせてフェルール 3 8 をケーシング 2 4 中に挿入することにより、フェルール 3 8 は所定位置関係でケーシング 2 4 に固定される。尚、ガイドレール 5 2 は前記した

穴 2 6 ' , 2 8 のオフセットに応じたフェルール 3 8 の斜面カット部の方向が所定の方向となるように設けている。

【 0 0 6 7 】

フェルール 3 8 の切り欠き 5 0 は例えば切削等により形成可能であり、ケーシング 2 4 のガイドレール 5 2 はケーシング製造時に同時に形成する。ケーシング 2 4 に切り欠きを設け、フェルール 3 8 にガイドレールを設けるようにしてもよい。

【 0 0 6 8 】

図 6 (A) 及び図 6 (B) を参照すると、フェルールの位置合わせ方法の更に他の実施形態が示されている。この実施形態では、フェルール 3 8 に捺印又はレーザーによりマーキング 5 4 が施され、ケーシング 2 4 にも同様な方法によりマーキング 5 6 が施されている。

【 0 0 6 9 】

フェルール 3 8 のマーキング 5 4 とケーシング 2 4 のマーキング 5 6 を合わせて、ケーシング 2 4 の第 2 の穴 2 8 中にフェルール 3 8 を圧入することにより、フェルール 3 8 は所定位置関係でケーシング 2 4 に固定される。

【 0 0 7 0 】

図 7 (A) はフェルールを 2 方向 (例えば上下、左右) から挟みこんで保持するタイプの挿入治具 4 8 である。一对の保持部 4 8 a はフェルールの外側面の形状に合わせ、フェルールと接触する面に丸みを持たせると更に好ましい。もちろん、3 方向以上から挟みこむようにしてもよい。

【 0 0 7 1 】

この構成により単に挿入方向に向かってフェルールの端部を押圧して挿入するのに対して、挿入中のフェルールの挿入穴に対する軸回りの回転を効果的に防止することができる。

【 0 0 7 2 】

図 7 (B) のフェルール挿入治具 5 8 は、フェルールの外側面とフェルール保持部のフェルール挿入口 6 0 の壁面との摩擦力により更に挿入中のフェルールの挿入穴に対する軸回りの回転を効果的に防止することができる。

【 0 0 7 3 】

また、いずれの挿入治具にしても、図 5 (A) 及び図 5 (B) に示すごとく、フェルールの外側面と、フェール挿入治具のフェール保持部又はフェール挿入口の壁面に嵌合するガイド溝などをフェールの挿入方向と平行に設けて、フェールの挿入穴に対する軸回りの回転を効果的に防止することが好ましい。尚この際、ケーシング 2 4 のフェール挿入口内にもガイドレールを同時に設けることとすることを防げない。

【 0 0 7 4 】

【発明の効果】

本発明は以上詳述したように、ケーシングにレンズ及びフェールが所定位置関係で固定されたレンズファイバアセンブリを使用して LD モジュールを組み立てるため、光結合効率の良い LD モジュールを容易に組み立てることができる。

【 0 0 7 5 】

更に、組み立て、光軸調整が容易で調整後の位置関係の維持に適した LD モジュールを提供することができる。本発明の LD モジュールによると、フェール挿入時における反射防止効率の低下を防止することができる。

【 0 0 7 6 】

レンズファイバアセンブリのフェールは、接続すべき光コネクタのフェールと同一形状をしているため、弾性スリーブ等を使用して接続すべき光コネクタと簡単に且つ高信頼性を持って接続することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明第 1 実施形態の LD モジュールの断面図である。

【図 2】

本発明第 2 実施形態の LD モジュールの断面図である。

【図 3】

図 3 (A) ～図 3 (D) はレンズファイバアセンブリの組み立て方法を説明する図である。

【図4】

図4 (A) ～図4 (B) はレンズファイバアセンブリの組み立て方法を説明する図である。

【図5】

図5 (A) 及び図5 (B) はフェルールの位置合わせ方法の他の実施形態を説明する図である。

【図6】

図6 (A) 及び図6 (B) はフェルールの位置合わせ方法の更に他の実施形態を説明する図である。

【図7】

図7 (A) はフェール挿入治具を示す図であり、図7 (B) は他のフェール挿入治具を示す図である。

【符号の説明】

2, 2 A LDモジュール

4 LDアセンブリ

6 レンズファイバアセンブリ

8 スリーブ

1 0 LDパッケージ

1 2 LDホルダ

1 8 LD

2 4 ケーシング

2 6 第1の穴

2 8 第2の穴

3 6 非球面レンズ

3 6 ' 球レンズ

3 8 フェルール

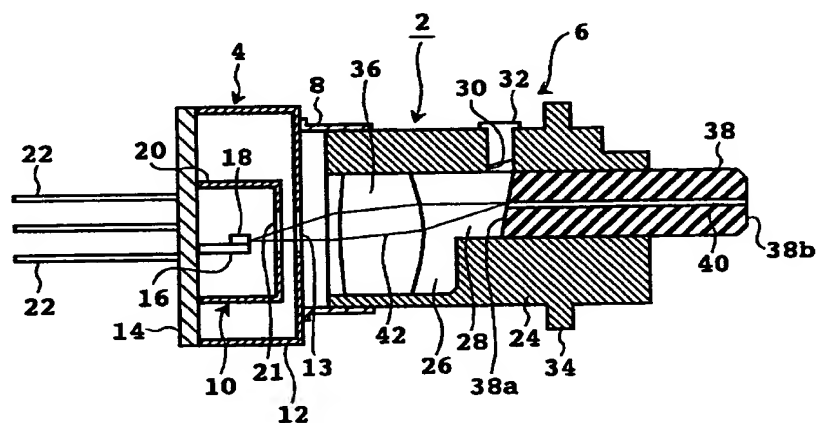
4 0 光ファイバ

【書類名】

図面

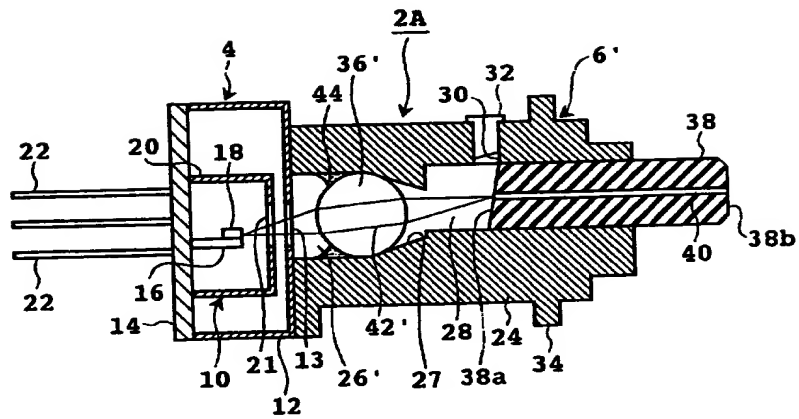
【図 1】

第 1 実施形態断面図



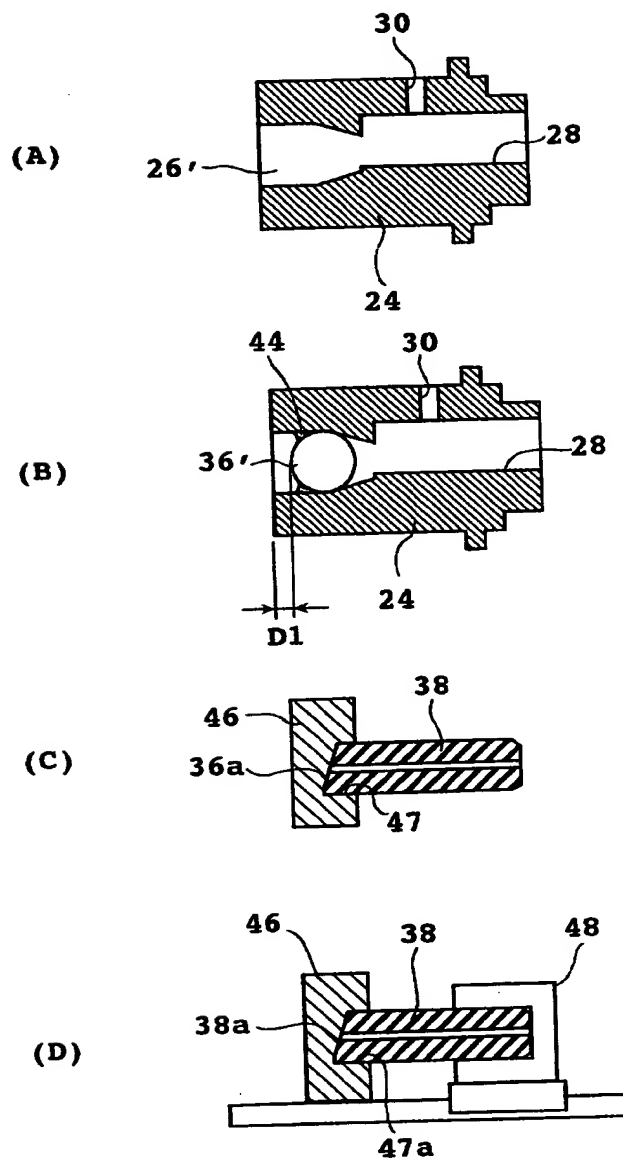
【図 2】

第 2 実施形態断面図



【図 3】

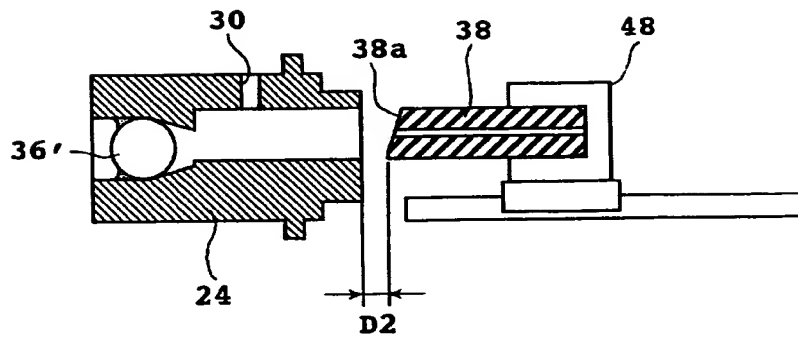
組立方法を示す図



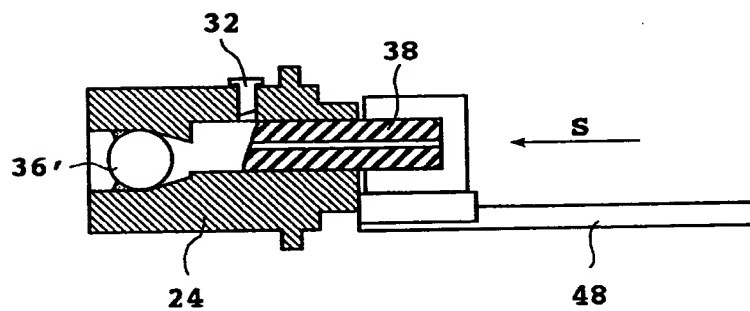
【図 4】

組立方法を示す図

(A)



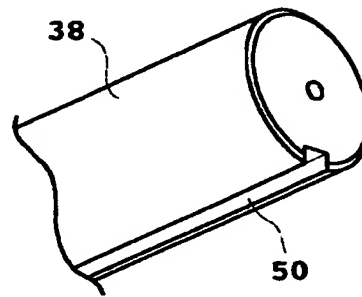
(B)



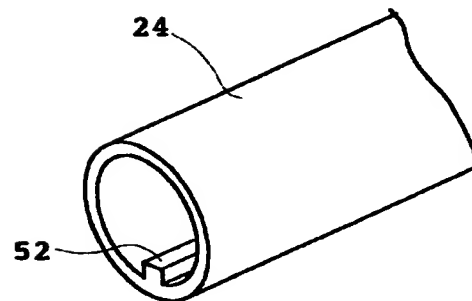
【図 5】

位置合わせ方法の他の実施形態

(A)



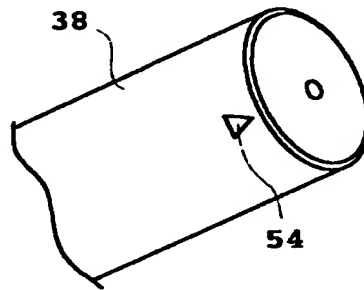
(B)



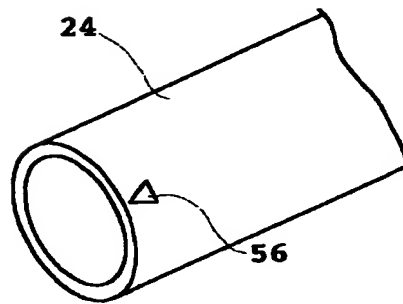
【図6】

位置合わせ方法のさらに他の実施形態

(A)



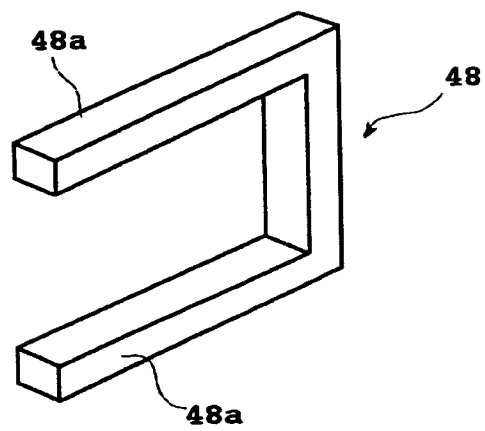
(B)



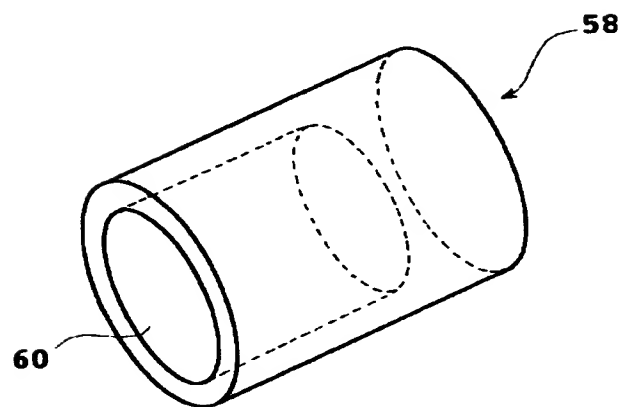
【図 7】

フェルール挿入治具

(A)



(B)



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 組み立てが簡単で高い光結合効率を有するレーザダイオードモジュールを提供することである。

【解決手段】 レーザダイオードモジュールであって、レーザダイオードとホルダとを有するレーザダイオードアセンブリと、レンズと光ファイバが所定位置関係で固定されたレンズ-ファイバアセンブリと、スリーブとを含んでいる。レンズ-ファイバアセンブリは第1の穴と、該第1の穴からオフセットされた第2の穴を有している。第1の穴中にレンズが挿入固定され、第2の穴中に光ファイバを格納したフェルールが圧入されている。フェルール的一端は斜め研磨されており、他端は所定距離ケーシングの端面から突出している。レンズとフェルール的一端との間の距離が所定距離となるようにレンズ及びフェルールはケーシング中に固定されている。光パワーメータをフェルールの他端に光学的に接続し、レンズ-ファイバアセンブリをレーザダイオードに対して光軸方向及び光軸に直角方向に移動して、光パワーメータの読みが最大となる位置でスリーブとケーシング及びスリーブとホルダとを溶接固定する。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005223]

1. 変更年月日 1996年 3月26日

[変更理由] 住所変更

住 所 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

氏 名 富士通株式会社